

ICI - FICHA TÉCNICA

Micrómetro de Placa Plano-Paralela GPM3



El micrómetro de placa plano-paralela GPM3 es un accesorio de alta precisión diseñado para complementar niveles ópticos Leica en trabajos de nivelación geodésica. Permite realizar lecturas micrométricas con mayor exactitud, siendo ideal para proyectos de ingeniería, monitoreo estructural y control de deformaciones.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificación	Valor
Modelo	GPM3
Tipo	Micrómetro de placa plano-paralela
Resolución	0.1 mm
Aplicación	Nivelación de alta precisión
Compatibilidad	Leica NA2 / NAK2
Lectura	Micrométrica
Uso	Geodesia y monitoreo estructural
Fabricante	Leica Geosystems

APLICACIONES

- Nivelación geodésica
- Control de deformaciones
- Monitoreo estructural
- Obras civiles
- Ingeniería de precisión